Page 1 of 2

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-145583

(43) Date of publication of application: 21.08.1984

(51)Int.Cl.

H01L 41/08

(21)Application number : **58-020000** 

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

**LTD** 

(22) Date of filing:

09.02.1983

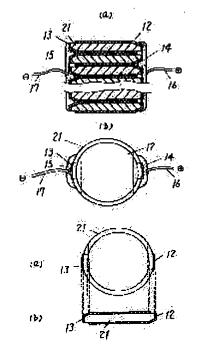
(72)Inventor: NAKAMURA KUNIO

## (54) LAMINATED TYPE PIEZOELECTRIC DISPLACEMENT ELEMENT

### (57) Abstract:

PURPOSE: To realize the characteristics of a laminated type piezoelectric displacement element stably, and to obtain the element of high reliability by laminating a large number of piezoelectric elements in which the rectangular sections of the edges of extracting sections to the side surfaces of electrodes in piezoelectric element plates are shaved off to a curved surface shape or an obtuse angle shape and the extracting sections to the side surfaces of the electrodes are extended on the rectangular sections.

CONSTITUTION: The diagonal two corners of a piezoelectric element 21 are shaved off and slit so that sections form a curved surface shape or an obtuse angle. Metallic electrodes 12, 13 are extended to a side



surface from an upper surface and a lower surface so as to cover the wholes or one parts of the corner sections. When a large number of the piezoelectric elements 21 are laminated, an approximately V-shaped clearance is formed when upper and lower two are stacked in slit sections. Accordingly, conductive adhesives or solder intrudes and adheres to not only the side surface but also an inclined plane from the side surface by extracting lead wires from the side surface by conductive adhesives, etc., thus completely eliminating defective conduction at corners as seen in the conventional devices.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(3) 日本国特許庁 (JP)

心特許出願公開

### 母公開特許公報(A)

昭59—145583

€blnt. Cl.3 H 01 L 41/08 識別記号

广内整理番号 C 7131-5F ◎公開 昭和59年(1984)8月21日

発明の数 1 來請未 旅讀資審

(全 4 頁)

#### ○稍層型圧電変位素子

9358-20000

②特 ②出

昭58(1983)2月9日

渚 中村邦雄 砂発 町

川崎市多摩区東三田3丁目10番 1号松下技研株式会社内

松下電器產業株式会社

門真市大字門真1006番地

弁理士 中尾敏男

1、党纲の名称

数磨架压饱聚位案子

2、特許請求の網路

(1) 圧退素子板の少くとも一方の面の角の一部を 前面又は領派をつけて蜘蛛し、前端圧電影子板の 上下頂と、その頃から上記の削散部を経て側側に 歪る部分に気化分離した第1および第2の電極を 形成し、前紀圧電氣子の上下面を互に遊にして順 次根数枚換層させ、第1 および第2の電帳を会々 共通接続 して何節よりとり出したととを将像とす る破漏製圧低気位素子。

例除部に形成される圧竭素子復聞のするまに 群な性接着剤気はハングをしみこませた物許請求 の範囲第1項記載の後題型圧覆変位素子の

翻りおよび舞るの電腦が電燃点金融で形成さ れ、各圧程業子板を熱圧着した特許調束の範围薬 1 項記収の積層型圧電変位業子。

本舞りは数小変位を必要とする光学子抄機器、 光学走套観等に利用される稜原観圧電変位素子に 関するものである。

従来例の病成とその問題点

段階型医電製位案子は、多数の圧電袋を積層し その圧電効果により微小な変動を発生させる弟子 である。第1回に従来の務階型圧電変化素子の構 弦の一例を示す。例において、11は圧離衰すて 上下頭には互に分離して電極機模12,13が形 破されている。この圧電素子1 1は交互に上下頃を 遊にして多数積燥され、各圧堰燃子11の電板等 膜12、13をそれぞれ共通経統するよう代例前 袋銭14,15が形成される。18,17纹リー と線である。線1個からわかるように、機関状態 の谷瀬子11% 並列に臨歴を加えるため、谷州子 11の両面から側面の一部へ収破12。13を放 遊などにより形成し、側面からリード殺する。17 を取り出しているが、各番子11の縁の部分の導

JP,59-145583,A

© STANDARD C ZOOM-UP ROTATION No Rotation

REVERSAL

NEXT PAGE PREVIOUS PAGE

Copyright (C); 2000 Japan Patent Office

特開昭59-145583(2)

に比べて腰滑膜の厚さが得く、かつ遊野により付く能しやすいので、その部分で電気的導通不良が生することになる。電便する、13は、第子の厚さに利して充分等くすることが性能の面で必要なので、系子厚がO1和智度であれば、電極筋の厚さは12m程度以下にしなければならない。このようなない電磁構なので、路着膜でなくても、線の追角の部分は導通不良を超しやすいわけである。この温気的等通不良は関射逆圧電変位案子の性能のバラッキの原因となり、信頼性の点で大きな問題となっている。

能明の目的

本名明は、機関された各業子の平面電腦を確実 に期面にとり出し、積層遊圧態変位素子の特能を 安定に実現し、信相線の高い素子を造供すること を目的としている。

発明の構成

本発明は圧破索子板の敏速の循環へのとり出し部分の感の直角部分を削りとって曲面状況は経角状にし、その上に破極の側面取出し部を延長させ

崩からの導直接溶剤あるいはハンダが、最高だけ でなく、前斜面にも使入接着することになり、従 来のような、成角での構造不良性完全に解析する ことができる。

次に具体的実施側について説明する。

圧電線子21の頃径8m,厚さ0.1mで、両面を親面対応し級2回に示すよりに、円周の線の一部を斜め併贈処場する。この圧電桌子21の両面に、第3時に示すような、随後4mの同心円状にインジタムを約1μ四の厚さに振滑して金属電視12,13位、この同心円状に加えて斜め併避部の側面まで、約1mので引き出された形状になっている。

これらの素子を、第2図 a 化示すよう化、交互 化上下面を選択しながら重ね、約3 b / cdの圧力 を加えて、16○ ℃以上で約6分間以上熱圧着す る。

第2回に示すように、商端平面の電極が認出していると、絶縁対策として問題がある場合は、この情級の両点に更に1枚づつ、片面の4級最終符

た圧電影子を多数板層した秋陽製圧電変位素子で ある。

突施例心武势

以下本語明の実施例について図面を用いて詳細 に説明する。

し、しかも、朝面にも花板のない、 絶縁用の円板 を重ねればよい。

機圧浴後、2 起の制面蔵値1 4 , 1 6 を導能性 接続剤で、統合して、リード線16 , 1 7を接着 する。導電性接効剤の硬化温度は1 4 0 で以下と マス

リード終榜階級、140℃以下の調度で、分板 処理する。分極選圧は、菓子厚さから、15000で 比較的低くできる。テタン酸鉛セラミックで、 60KV/四 であるから、印別選近は600 V であ り、智賀によっては200~300 V で充分なも のもある。

この概備型圧電変位素子に電圧を均加したときの 破小変位 4 単は次式で与えられる。

 $d \mathcal{C} = \alpha \times \mathcal{C} \times (V/d) \quad \cdots \quad (1)$   $\mathcal{Z} = \mathbf{n} \times \mathbf{d} \quad \cdots \quad (2)$ 

但し、αは圧電係数、dは溶子 1 枚の厚す、n は核重ねた素子数、Vは印加幅圧である。 したがって、d=0.1 m, n=20, V=100V. α=2×10<sup>-6</sup> m/Vとすると、(1), (2)以より

JP,59-145583,A

STANDARD C ZOOM-UP ROTATION No Rotation REVERSAL RELOAD

PREVIOUS PAGE NEXT PAGE

12 = 4 µm & 2 2 3 .

本実施例にもとづいて優作した積層型圧電変位 素子の特殊容量のパラツやは、第子の厚さのパラ ンキュ2を以内に収まり、圧起変位量のパランキ は+0.8を以内であった。

これは(4)、(2)式からわかるように、変位登は  $d\ell = a \times a \times V$  .....(3)

出すととができ、信頼性の高いパランキの少ない 接層型圧単変位素子を得ることができる。

#### 4、図面の簡単な説明

据1 図は、従来の後時製圧電変位素子の終定を示す断面図、第2図a, bは、本発明による積層型型型電変位素子の実施例を示す断面図かよび平面図、終2図a, bは第2図の研収にかける1枚の圧電素子の構造を示す平面図かよび断面図、終4図は本発明による場局型圧電変位素子の他の実施例を示す断面図である。

11……压喘菜子、12……+肉蛋低溶膜、13 ……-侧宽短膀膜、14……+肉肉面整值(呼電低接着剂)、15……-侧侧面贴值(降低处较效剂)、16……+網リード酸、17……-侧リード線。 代別人O氏名 弁理士 中 居 故 舅 段か1名 特恩昭59-145583(3)

動性、耐温度サイクル性などが 1 桁向上したためである。

第4図は本発明の他の実施判を示す。図中第2 図と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。との例では、圧襲素子の一面側の分斜め切むして、加工の手間を減ずるよう配照してある。との場合、注意しなければならないのは、斜め研覧していない側が、両端の一方にかならず配置されるので、そとは、第4図の右上部に示すように、側面からの導電性衰弱側を上面の方まで盛り上げなければならない。との実施費も終2回の実施判を同様の作用効果を示す。

#### 発明の効果

以上のように本発的は圧電業子板の少くとも一方の面の角の一部を曲面又は横斜をつけて削除し、この圧電業子板の上下面かよびこの面から上記の削除部を経て側面に至る部分に電視を形成した圧電影子を複数枚破離させ、各共通電線を側面よりとり出すようにした機械競圧電変位案子で、各圧電業子の平面電磁両の接続が破実に側面よりとり

P,59-145583,A STANDARD C ZOOM-UP ROTATION No Rotation REVERSAL RELOAD

